PRESS RELEASE

ZEON

日本ゼオン株式会社
〒100-8246 東京都千代田区丸の内１丁目６-2

2026 年 11 月 9 日

日本ゼオン、米国 Everix 社と光学フィルタ分野における協業検討の基本合意書を締結
両社の技術と事業基盤を組み合わせ、光学フィルタ市場で強固なポジションの確立を目指す

日本ゼオン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼 CEO：豊嶋 哲也 以下、ゼオン）は、独自のサーマルドロー方式[*1]による光学フィルタを開発・製造・販売する Everix, Inc.（本社：米国フロリダ州、CEO & President：E. Hooman Banaei 以下、Everix 社）と、光学フィルタ分野における技術面での共同開発および、事業面での協業を検討するための基本合意書（以下、MOU）を締結しました。

ゼオンは、CVC 機能を担う子会社 Zeon Ventures Inc.を通じて 2025 年 12 月に Everix 社に投資しており、以降両社で技術・事業面の協業検討を進め、今回の MOU 締結に至りました。両社は、Everix 社の光学フィルタ設計・製造技術と、ゼオンが培ってきた材料設計、フィルム加工、量産化および顧客基盤を組み合わせることで、今後の協業検討を加速します。

Everix 社の光学フィルタは、独自のサーマルドロー方式で製造されます。同社の樹脂製光学フィルタは、超薄膜構造を有し、軽量で曲げることができるため、カメラや各種センサー、医療・分析機器、AR/VR、LiDAR、レーザー機器などさまざまな用途への展開が期待されています。さらに、ナノスケールで積層構造を精密に制御することで、従来の真空蒸着[*3]型光学フィルタに匹敵する高い光学濃度（Optical Density=OD 値[*2]）と高い波長選択性が実現します。本特性により、必要な光と不要な光を選別することが可能となり、カメラやセンサー、ニアアイディスプレイ[*4]、携帯型・ウェアラブル型分析機器などの検出精度や視認性の向上に貢献します。

両社は、Everix 社が有する光学フィルタの設計技術および生産技術と、ゼオンが長年培ってきた光学フィルムの量産技術ならびに顧客基盤を組み合わせ、積極的な協業検討を開始します。

ゼオンは、中期経営計画「STAGE30」において「モビリティ」「医療・ライフサイエンス」「情報通信」「GX」を成長 4 分野と定めています。本協業を通じて、光学フィルム事業で培った技術と事業基盤を新たな光学フィルタ市場へ展開し、医療・ライフサイエンスや情報通信をはじめとする成長分野において、機器の小型・軽量化やセンシング性能の向上に貢献する新たな価値創出を目指します。

ZEON × EVERIX ULTRA-THIN OPTICAL FILTERS

【Everix, Inc.の概要】

社名	： Everix, Inc.
事業内容	： 独自のサーマルドロー方式を用いた光学フィルタの開発・製造・販売
代表者	： E. Hooman Banaei
所在地	： 562 S Econ Circle, Oviedo, FL 32765, USA
URL	： https://www.everixopticalfilters.com/

＊1 **サーマルドロー方式：**異なる光学特性を持つ複数の材料を積層し、加熱しながら薄く引き延ばすことで、超薄膜の多層構造を形成する製造方法。

＊2 OD 値：遮断したい波長の光をどの程度透過させないかを示す指標で、値が高いほどより高い遮光性能を表す。

＊3 真空蒸着：真空中で材料を加熱・蒸発させ、レンズやガラスなどの基材表面に薄い膜を形成する技術。

＊4 ニアアイディスプレイ：AR／VR 機器やスマートグラスなどで使用される、目の近くに映像を表示する小型ディスプレイ。

以 上

本件に関するお問い合せ先
日本ゼオン株式会社 経営企画統括部門 広報部 電話：03-3216-2747 お問い合わせフォームはこちら